PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM

Internationales Biiro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁵:

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 94/29700

G01N 23/16

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum:

22. December 1994 (22.12.94)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP94/01797

FP

AT usw.

(22) Internationales Anmeldedatum:

3. Juni 1994 (03.06.94)

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(81) Bestimmungsstaaten: CN, FI, JP, KR.

(30) Prioritätsdaten:

93109108.6

7. Juni 1993 (07.06.93)

(34) Länder für die die regionale oder

internationale Anmeldung eingereicht

(71) Anmelder: HONEYWELL AG [DE/DE]; Kaiserleistrasse 39, D-63067 Offenbach am Main (DE).

(72) Erfinder: SCHAUST, Karlheinz; Koblenzer Strasse 87, D-56133 Fachbach (DE). HENN, Reiner; Oberdorfstrasse 5, D-56587 Gierend (DE).

(74) Anwalt: HERZBACH, Dieter, Honeywell Holding AG, Patentund Lizenzabteilung, Kaiserleistrasse 39, Postfach 10 08 65, D-63067 Offenbach am Main (DE).

(54) Title: DEVICE FOR THE DETERMINATION OF WEIGHT PER UNIT AREA

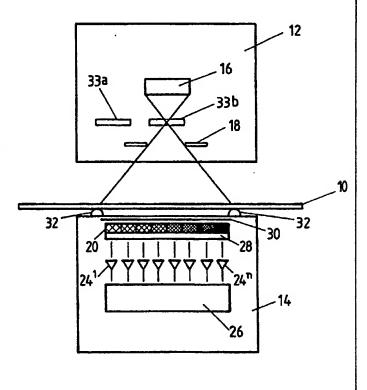
(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUR FLÄCHENGEWICHTSMESSUNG

(57) Abstract

In order to measure the weight per unit surface area of a continuous web of paper (10), the invention calls for a radioactive source (16) to be mounted on one side of the web (10) and a semiconductor detector (20) in the form of a linear photodiode array to be mounted on the other side. The detector array (20) is moved, together with the radioactive source (16), across the web of paper (10) at right angles to the direction of motion of the web and, in addition to measuring the current from each individual photodiode, the currents from the photodiodes at particular positions across the web are recorded.

(57) Zusammenfassung

Zur Messung des Flächengewichts einer Papierbahn (10) ist in einem Meßkopf (12, 14) auf der einen Seite der Papierbahn (10) eine radioaktive Quelle (16) und auf der anderen Seite der Papierbahn ein Halbleiterdetektor (20) in Form eines Photodioden-Zeilenarrays angeordnet. Der segmentierte Halbleiterdetektor (20) wird zusammen mit der Quelle (16) quer zu der Papierbahn (10) bewegt und neben der Erfassung der Einzelströme jeder Photodiode wird eine Mitteilung der Photoströme positionsgleicher Photodioden vorgenommen.



-7' -1€: -16:

*

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

tanien 1 tande gen
iande
gen
eland
al
nien
che Föderation
den
nica
kei ·
al
1
hikistan
ad und Tobago
ie .
rigte Staaten von Amerika
istan
m

WO 94/29700 PCT/EP94/01797

Vorrichtung zur Flächengewichtsmessung

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zur Messung des Flächengewichts eines flächenhaften Meßgutes nach dem Gattungsbegriff des Patentanspruches 1.

Zur Bestimmung des Flächengewichtes von Papierbahnen ist es bekannt, eine Beta-Strahlungsquelle auf der einen Seite der Papierbahn und einen Beta-Strahlungsdetektor auf der anderen Seite der Papierbahn zu verwenden. Als Beta-Strahlungsquellen finden z.B. Promethium 147, Krypton 85 oder Strontium 90 Verwendung. Der Beta-Strahlungsdetektor ist im Stand der Technik üblicherweise eine Ionisationskammer; kann aber auch durch eine Halbleiterdiode vorgegeben sein, die gegenüber der sichtbaren Lichtstrahlung durch eine Abdeckung in Form einer Metallfolie abgeschirmt ist, wie dies aus der WO 88/07671 bekannt ist. Diese bekannte Vorrichtung dient der Messung der Dichte des Meßgutes und somit ebenfalls der Flächengewichtsmessung.

Bei der radiometrischen Flächengewichtsmessung an einem flächenhaften Meßgut, wie z.B. Papier, wird vielfach eine höhere Auflösung im Querprofil gefordert. Dies kann man erreichen durch eine Verkleinerung der Meßfläche auf dem Meßgut, indem man beispielsweise die üblicherweise zwisch n Beta-Strahlungsquelle und Meßgut angeordnete Blende entsprechend verkleinert. Dies

ŧ

führt einerseits zu der geforderten erhöhten Auflösung, andererseits aber zu einer Verringerung der Intensität der Meßstrahlung und damit einhergehend zu einer Verschlechterung des Signal/Rauschverhältnisses. Dem könnte man durch eine Erhöhung der Aktivität der radioaktiven Quelle begegnen. Jedoch sind hierbei enge Grenzen durch die Selbstabsorption im radioaktiven Präparat und durch strahlenschutztechnische Auflagen gegeben.

Ausgehend von diesem Stand der Technik ist es daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Vorrichtung zur Flächengewichtsmessung anzugeben, mit der die gewünschte Querprofilauflösung in einfacher Weise erreicht werden kann.

Die Lösung dieser Aufgabe gelingt gemäß den kennzeichnenden Merkmalen des Patentanspruches 1. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Flächengewichtsmessung sind den abhängigen Ansprüchen entnehmbar.

Anhand der Figuren der beiliegenden Zeichnung sei im folgenden ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung beschrieben. Es zeigen:

- Fig. 1 eine Seitenansicht der erfindungsgemäßen Vorrichtung;
- Fig. 2 eine Draufsicht auf den verwendeten Detektor;
- Fig. 3 einen Querschnitt durch den Detektor; und

Fig. 4 ein Gesamtansicht des Meßsystemes mit Meßgut und Meßwagen

Ein flächenhaftes Meßgut 10 befindet sich zwischen dem oberen Teil 12 und dem unteren Teil 14 eines Meßkopfes, der quer zu dem sich bewegenden Meßgut 10 bewegt wird. In dem oberen Teil 12 ist eine radioaktive Quelle 16 angeordnet, die durch Promethium 147, Krypton 85 oder Strontium 90 vorgegeben sein kann. Eine Blende 18 mit rechteckiger öffnung begrenzt die radioaktive Strahlung, die durch das Meßgut 10 hindurchtritt und auf einen Detektor 20 in dem unteren Teil 14 des Meßkopfes auftrifft. Durch Einschwenken einer Fahne 33 aus der Position 33a in die Position 33b kann der Strahlaustritt verschlossen werden, um eine Zweipunktstandardisierung durchzuführen und sowohl den Dunkelstrom der Detektoranordnung als auch die Signalhöhe ohne Meβgut messen zu können. Der Detektor 20 ist ein Halbleiterdetektor und insbesondere ein aus mehreren streifenförmigen Photodioden 221 bis 22n bestehendes makroskopisches Photodetektor-Zeilenarray. Jede Photodiode 22¹ bis 22ⁿ ist über einen Verstärker 24¹ bis 24ⁿ an eine elektische Signalverarbeitungseinheit 26 angeschlossen.

Zur Minimierung von Dunkelströmen infolge von Temperaturänderungen sind die Photodioden 22¹ bis 22ⁿ auf einem temperaturstabilisierten Kühlelement 28 angeordnet. Ferner sind die Photodioden 22¹ bis 22ⁿ auf der dem Meßgut 10 benachbarten Seite

2

mit einer lichtdichten Folie 30 abgeschirmt. Die Folie 30 besteht vorzugsweise aus Metall, z.B. aus Aluminium mit einer Dicke von mehreren µm. Eine besonders günstige Anordnung zur Minimierung von Dunkelstromänderungen und änderungen der Stromverstärkung der Verstärkerbaugruppen 24¹ bis 24n durch Temperaturdrift der Verstärker ist eine schichtweise Anordnung von Kühlelement 28, den Verstärkern 24, von hochohmigen Widerständen 35, die die Stromverstärkung bestimmen, und den Photodioden 22¹ bis 22n (Fig. 3).

Das Meßgut 10 wird über Bahnführungselemente 32, 32' an dem Detektor-Meßkopf 14 vorbeigeführt, um es in geringem konstanten Abstand zu dem Photodioden-Zeilenarray 20 zu halten.

In der elektronischen Signalverarbeitungseinheit 26 werden alle Photoströme einzeln erfaßt und ausgewertet, um das Gewicht der zugeordneten Flächenelemente zu bestimmen. Darüber hinaus werden zur Erhöhung des Signal/Rauschverhältnisses nach einer Profilmessung die Meßergebnisse von positionsgleichen Photodioden gemittelt. Dies ist möglich, da nach jeder Traversierung jedes der m Meßelemente 36¹ bis 36m im Querprofil von den n Photodioden 22 gemessen wird. Damit ergeben sich n x m Meßwerte mıj für eine Traversierung. Das Meßergebnis Mı für das Meßelement 36 mit der Nummer i errechnet sich dann aus dem Mittelwert von n Meßwerten:

4

$$M_1 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} m_{i,j}$$

Dadurch wird erreicht, daß das Signal/Rauschverhältnis gleich ist einer Messung mit nur einer einzelnen großen Photodiode und einer großen Meßfläche und damit einer niedrigen Ortsauflösung.

Ferner ist es mit der Erfindung möglich, eine nichttraversierende Vorrichtung zur Flächengewichtsmessung zu
realisieren, d. h. eine Vorrichtung, bei der der Meßkopf keine
Querbewegung zur laufenden Bahn des Meßgutes erfordert.
Verwendet man ein Photodiodenarray mit einer Breite des Meßgutes
oder mehrere einzelne Photodiodenarraysegmente als Detektor und
als eine radioaktive Quelle einen Linienstrahler, der sich
ebenfalls über die gesamte Meßgutbreite erstreckt, so kann
kontinuierlich das Flächengewicht des Meßgutes mit einer hohen
Ortsauflösung erfaßt werden, ohne daß es erforderlich ist, den
Meßkopf quer zu dem bewegten Meßgut zu bewegen.

Patentansprüche

- 1. Vorrichtung zur Messung des Flächengewichts eines flächenhaften Meßgutes (10), wie z.B. Papier, Kunststoffolie oder Gewebe, mit einer radioaktiven Quelle (16) auf der einen Seite des Meßgutes und einem Halbleiterdetektor (20) auf der anderen Seite des Meßgutes, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß der Halbleiterdetektor (20) gemäß einem Photodioden-Zeilenarray (221-22n) segmentiert ist und quer zu dem Meßgut (10) bewegt wird und daß neben einer Erfassung der Einzelströme jeder Photodiode (221-22n) eine Mittelung der Photoströme positionsgleicher Photodioden vorgenommen wird.
- 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine Blende (18) zwischen der radioaktiven Quelle (16) und dem Photodioden-Zeilenarray (20), wobei die Blendenöffnung an die Geometrie des Photodioden-Zeilenarrays angepaßt ist.
- 3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß an jede Photodiode (22¹-22ⁿ) des Zeilenarrays (20) ein Verstärker (24¹ - 24ⁿ) angeschlossen ist.
- 4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da durch gekennzeich net, daß das Ph todi den-Zeilenarray (20) auf einem temperaturstabilisierten
 Kühlelement (28) angeordnet ist.

- 5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß neben dem Photodioden-Zeilenarray (20)
 die Verstärker (34) und jeweils zugeordnete hochohmige
 Widerstände (35) auf dem temperaturstabilisierten Kühlelement
 (28) angeordnet sind.
- 6. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, g e k e n n z e i c h n e t d u r c h Bahnführungselemente (32,32'), um das Meβgut (10) in definiertem Abstand an dem Photodiodenarray (20) vorbeizuführen.

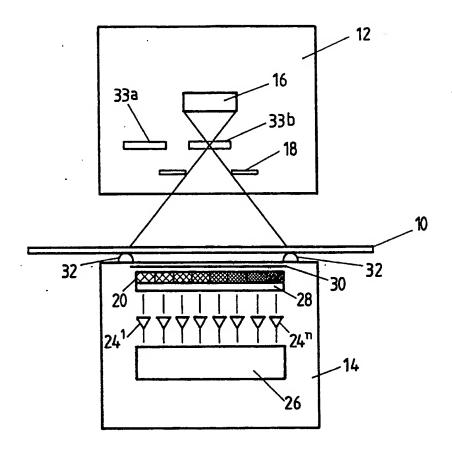


Fig. 1

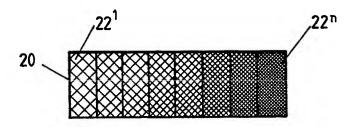


Fig. 2

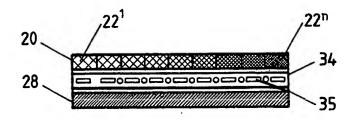
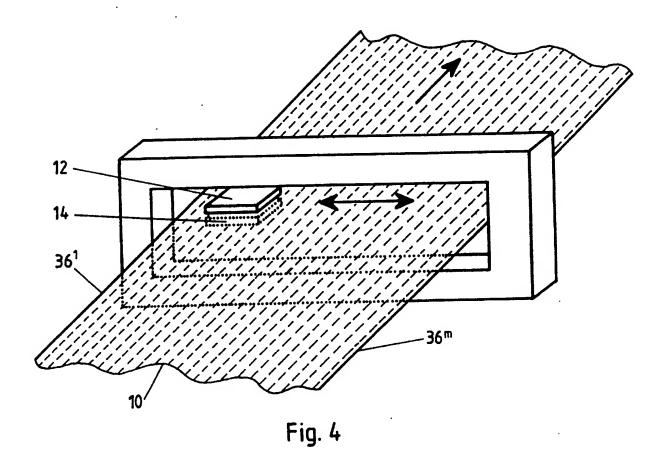


Fig. 3



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern I Application No
PCT/EP 94/01797

A. CLASS	IFICATION OF SUBJECT MATTER		
IPC 5	G01N23/16		
	to International Patent Classification (IPC) or to both national classi	fication and IPC	
	S SEARCHED locumentation searched (classification system followed by classificat	ion tymbols)	···
IPC 5	GOIN GOIG GOIB	•	
1)ocumenta	tion searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are included in the fields s	carched
	data base consulted during the international search (name of data ba	(haze areatical search terms listed)	
Electronic	data base consulted during the international search (traffic of taxa ba	scam, white protects, seemen with a work	
	•		
C. DOCUM	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the r	clevant passages	Relevant to claim No.
			4.4.4
A	WO,A,88 07671 (PETTIT) 6 October	1988	1,3,6
	cited in the application see page 7, line 22 - line 25; c	laims	
	15,16,20,21		
	EP,A,O 233 389 (J.REPSCH ET AL.)	26 August	1
A	1987	zo August	_
	see claims 7-14; figure 1		
A	US,A,4 047 029 (J.J.ALLPORT) 6 S	entember	1
^	1977		
	see column 3, line 62 - line 65;	figure 1	
A	DE,A,18 12 893 (KNAPSACK) 18 Jun	e 1970	1
 ^	see page 4, paragraph 2; claims	1-12;	
	figure 1		
<u> </u>			
Fu	rther documents are listed in the continuation of hox C.	X Patent family members are listed	in annex.
* Special c	ategories of cited documents:	"I" later document published after the in	crnational filing date
	ment defining the general state of the art which is not	or priority date and not in conflict we cited to understand the principle or t	ith the application but
	idered to he of particular relevance r document hut published on or after the international	invention "X" document of particular relevance; the	claimed invention
filing	g date ment which may throw doubts on priority claim(s) or	cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the d	ocument is taken alone
whic cıtatı	h is cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the cannot be considered to involve an i	nventive step when the
	ment referring to an oral disclosure, use, exhibition or r means	document is combined with one or r ments, such combination being obvi	nore other such docu-
	ment published prior to the international filing date hut than the priority date claimed	in the art. '&' document member of the same pater	at family
Date of th	ne actual completion of the international search	Date of mailing of the international	carch report
	14 Cartambon 1004	1 6. 09. 9	34
	14 September 1994		
Name and	d mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer	
	NI 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Van den Bulcke,	E
1	Fax: (+31-70) 340-3016	Tuil dell bulche,	-

, 3

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

...ormation on patent family members

Intci al Application No PCT/EP 94/01797

Patent document cited in search report	Publication date 06-10-88	Patent family member(s)		Publication date 02-11-88 29-03-89 07-12-89 24-03-92
WO-A-8807671		AU-A- 1572488 EP-A- 0308493 JP-T- 1503639 US-A- 5099504		
EP-A-0233389	26-08-87	CA-A-	1202431	25-03-86
US-A-4047029	06-09-77	CA-A- DE-A- GB-A- JP-A-	1076712 2729901 1583485 53005664	29-04-80 05-01-78 28-01-81 19-01-78
DE-A-1812893	. 18-06-70	NONE		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inten les Aktenzeichen PCT/EP 94/01797

A. KI.ASS IPK 5	SIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES G01N23/16		
Nach der I	nternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen KI	assifikation und der IPK	
	ERCHIERTE GEBIETE rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo	ole)	
IPK 5	GO1N GO1G GO1B	,	
Recherchie	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	weit diese unter die recherchierten Gehiet	c fallen
Während d	ler internationalen Recherche konsultuerte elektronische Datenbank (N	ame der Datenbank und evil. verwendete	Suchbegriffe)
	• •		
C. ALS W	VESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angah	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO,A,88 07671 (PETTIT) 6. Oktober in der Anmeldung erwähnt siehe Seite 7, Zeile 22 - Zeile 2 Ansprüche 15,16,20,21		1,3,6
A	EP,A,O 233 389 (J.REPSCH ET AL.) August 1987 siehe Ansprüche 7-14; Abbildung 1		1
A	US,A,4 047 029 (J.J.ALLPORT) 6. S 1977 siehe Spalte 3, Zeile 62 - Zeile Abbildung 1		1
A	DE,A,18 12 893 (KNAPSACK) 18. Jun siehe Seite 4, Absatz 2; Ansprüch Abbildung 1	i 1970 ne 1-12;	1
		Sinha Anhana Batantfamilia	
	itere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen	X Siehe Anhang Patent/amilie	
"A" Veröl aber "E" ältere Anm "L." Veröl schei ande soll e	ffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzuschen ist is Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen	"I" Spätere Veröffentlichung, die nach de oder dem Prioritätsdaum veröffentlic Ammeldung meht kollidiert, sondern i lärfindung zugrundeliegenden Prinzip Theorie angegeben ist. "X Veröffentlichung von besonderer Bedkann allein aufgrund dieser Veröffent erfinderischer Tätigkeit beruhend bet "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedkann nicht als auf erfinderischer Tätigwerden, wenn die Veröffentlichung men die Veröffentlichung werden die Veröffentlichung men die Veröffen	iht worden ist und mit der nur zum Verständnis des der s oder der ihr zugrundeliegenden eutung; die beanspruchte Erfindun dichung nicht als neu oder auf rachtet werden eutung; die beanspruchte Erfindun gkeit beruhend betrachtet
P Veröl	ffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenharung, Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht ffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	Veröffentlichungen dieser Kategorie i diese Verhindung für einen Fachman & Veröffentlichung, die Mitglied dersell	in Verhindung gebracht wird und n naheliegend ist
Datum de	s Abschlusses der internationalen Recherche 14. September 1994	Absendedatum des internationalen R. 16. 09. 94	echerchenberichts
Name und	d Postanschrift der Internationale Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter	
	NL - 2280 IV Rijswijk Tcl. (1 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 cpo nl, Fax: (+ 31-70) 340-3016	Van den Bulcke,	E

, 3

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichu. ., die zur selben Patentfamilie gehören

Inter: les Aktenzeichen
PCT/EP 94/01797

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffendlichung
WO-A-8807671	06-10-88	AU-A- EP-A- JP-T- US-A-	1572488 0308493 1503639 5099504	02-11-88 29-03-89 07-12-89 24-03-92
EP-A-0233389	26-08-87	CA-A-	1202431	25-03-86
US-A-4047029	06-09-77	CA-A- DE-A- GB-A- JP-A-	1076712 2729901 1583485 53005664	29-04-80 05-01-78 28-01-81 19-01-78
DE-A-1812893 .	18-06-70	KEINE		

Device for the Determination of Weight-per-Unit-Area

The present invention relates to a device for the determination of the weight-per-unit-surface-area of sheet material to be measured per the classification in claim 1.

To determine the weight-per-unit-surface-area of paper webs a beta radiation source on one side of the web of paper and a beta radiation detector on the other side of the web of paper are known to be used. As a beta radiation source, for example, Promethium 147, Krypton 85, or Strontium 90 are used. The beta radiation detector of the art commonly is an ionizing chamber; but a semiconductor diode can also be specified, which is protected against visible light by a cover in the form of metal foil, as is known from WO 88/07671. This known device is used to measure the density of the material and therefore also for the determination of weight-per-unit-area.

For the radio-metric determination of weight-per-unit-area of a sheet material to be measured, for example paper, frequently a higher resolution is required in the cross-sectional profile. This can be achieved through a reduction of the measurement area on the measurement object, by for example reducing the size of the aperture, which is normally between the beta radiation source and the material to be measured.

This leads on the one hand to the required increased resolution, but on the other hand to a reduction in the intensity of the measuring radiation and the associated deterioration in the signal/noise ratio. This could be counteracted through an increase in the activity of the radioactive source. However, there are strict limits set by self-absorption in the radioactive substance and by radiation protection requirements.

Building on this state of the art it is therefore the task of this present invention to describe a device for the determination of the weight-per-unit-surface area with which the desired resolution in cross-sectional profile can be achieved.

The solution to this task is possible per the identifying characteristics of claim 1. Further advantageous features of the device described in this invention for the determination of the weight-per-unit-surface-area are contained in the dependent claims.

An example of the device in accordance with the invention is described below by means of the figures of the attached drawings. The following show:

Fig. 1 - a side view of a device according to the invention;

Fig. 2 - a top view of the used detector;

Fig. 3 - a cross-section through the detector; and

Fig 4. - a total view of the measuring system with the material to be measured and the measuring carriage.

A sheet material 10 to be measured is located between the upper part 12 and the lower part 14 of the measurement head that is moved perpendicularly to the moving material 10. In the upper part 12 a radioactive source 16 is arranged, which may be specified as Promethium 147, Krypton 85, or Strontium 90. An aperture 18 with a rectangular opening limits the radioactive radiation that passes through the material 10 and impinges on the detector 20 in the lower part 14 of the measurement head. By sliding a shutter 33 from position 33a into position 33b the radiation window can be closed off in order to perform a two point standardization and to measure the background current of the detector arrangement as well as the signal intensity without inserted test material. The detector 20 is a semiconductor detector and in particular a macroscopic photo detector linear array consisting of several stripshaped photo diodes 22_1 to 22_n . Each photo diode 22_1 to 22_n is connected to an electrical signal-processing unit 26 by means of an amplifier 24_1 to 24_n .

To minimize background currents caused by temperature change the photo diodes 22_1 to 22_n are mounted on a temperature stabilized cooling element 28. Further, the photo diodes 22_1 to 22_n are protected by a foil 30, which is impervious to

light, on the side facing material 10. Foil 30 preferably consists of a metal, for example, aluminum with a thickness of several μm . A particularly advantageous arrangement for minimizing background current changes and changes to current amplification of the amplification unit 24_1 to 24_n due to temperature drift of the amplifier is a layered assembly of cooling element 28, amplifiers 24, high-ohm resistors 35, which determine the current amplification, and photo diodes 22_1 to 22_n (Fig. 3).

The material 10 to be measured is guided past detector measurement head 14 by guidance elements 32 and 32', to keep it a small constant distance from the photo diode linear array 20.

In the electronic signal-processing unit 26 all photo currents are individually detected and processed in order to determine the weight of the associated unit surface element. Additionally, the measurement results of photo diodes in the same position are determined in order to increase the signal/noise ratio after a profile measurement. This is possible because after each perpendicular pass each of the m measuring elements 361 to 36m is measured by the n photo diodes 22 in its crosssectional profile. Therefore n x m measurement values mij result from each cross travel. The measurement result Mi for the measurement element 36 with the number i can therefore be calculated from the mean value of n measurement values

$$M_{i} = 1/n \sum_{j=1}^{n} m_{i,j}$$

These arrangements make it possible for the signal/noise ratio to be equal to that of a measurement with only one large photo diode and a larger measurement area and therefore a small local resolution.

It is further possible with this invention to realize a device that does not travel perpendicularly across the material to determine the weight-per-unit-area, that is, a device where the measurement head is not required movement across the moving web of test material. If a photo diode array of the width of the material to be measured is used or if several individual photo diode array segments are used as detectors and if a linear radiator is used as a radioactive source that also extends across the whole width of the material to be measured, then the weight-per-unit-area of the material to be measured can continuously by measured with high local resolution without the requirement to move the measurement head perpendicularly to the moving web of material.

Claims

- 1. Device for the determination of the weight-per-unit-area of a sheet material (10), such as paper, plastic foil, or fabric, by means of a radioactive source (16) on one side of the material to be measured and a semiconductor detector (20) on the other side of the material, wherein the semiconductor detector (20) is segmented in a photo diode linear array (22_1-22_n) and is moved perpendicularly to the material (10) and where, in addition to the detection of the individual currents of each photo diode (22_1-22_n) , an averaging of the photo currents produced by photo diodes in the same location is performed.
- 2. Device as in claim 1, with an aperture (18) between the radioactive source (16) and the photo diode linear array (20), wherein the aperture opening is fitted to the geometry of the photo diode linear array.
- 3. Device as in claim 2, where an amplifier (22_1-22_n) is connected to each photo diode (24_1-24_n) of the linear array (20).
- 4. Device as in claim 1 through 3, where the photo diode linear array (20) is arranged on a temperature stabilized cooling element (28).

- 5. Device as in claim 4, where the amplifiers (34) and the associated high-ohm resistors (35) are arranged on temperature stabilized cooling elements (28), in addition to the photo diode linear array (20).
- 6. Device as in the preceding claims, wherein guidance elements (32, 32') lead the material (10) to be measured past the photo diode array (20) at a defined distance.

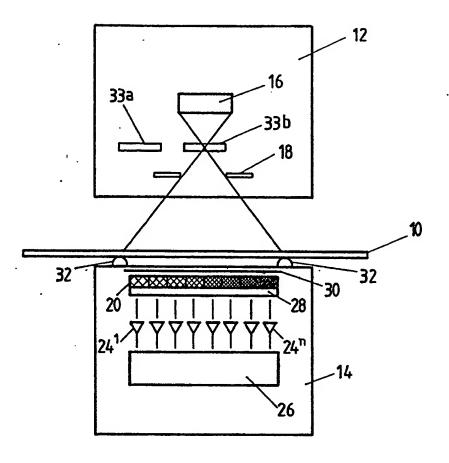


Fig. 1

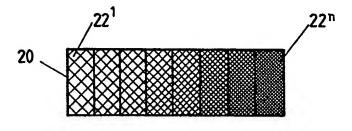


Fig. 2

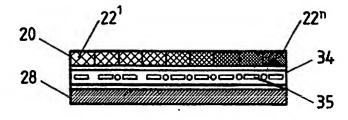
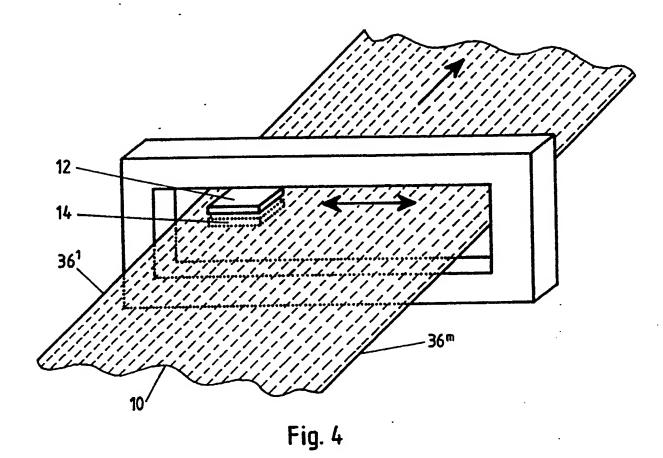


Fig. 3



ERSATZBLATT (REGEL 26)